

第 33 回奨学金選考委員会



■ 日 時

2026 年 2 月 26 日（木） 14：30～17：00

■ 場 所

株式会社共立メンテナンス本社 第 10 会議室

■ 奨学金選考委員

菊川 長徳 （一般財団法人共立国際交流奨学財団 理事長/国士舘大学 名誉教授）

寺脇 保 （学校法人電子学園 常務理事）

中村 進 （日本大学 法学部 特任教授）

渡井 邦重 （学校法人文化学園 文化服装学院 事務局 学生・広報部部長）

■ 議 案

第 1 号議案 一般財団法人共立国際交流奨学財団奨学生の選考

第 2 号議案 株式会社共立メンテナンス奨学基金奨学生の選考

第 3 号議案 ヤングスチール株式会社奨学生の選考

■ 2026 年度奨学候補生採用者（計 57 名）

| | |
|---------------------|------|
| 一般財団法人共立国際交流奨学財団奨学金 | 25 名 |
| 株式会社共立メンテナンス奨学基金奨学金 | 30 名 |
| ヤングスチール株式会社奨学金 | 2 名 |